### (F18p28)

# Simulation of high intensity Positron source for Linear Collider

# K.Dobashi<sup>a</sup>, T.Hirose<sup>a</sup>, T.Kumita<sup>a</sup>, Y.Kurihara<sup>b</sup>, A.Miyamoto,<sup>a</sup>

# T.Muto<sup>a</sup>, T.Omori<sup>b</sup>, T.Okugi<sup>a</sup>, K.Sugiyama<sup>a</sup>, J.Urakawa<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Department of Physics, Tokyo Metropolitan University 1-1 Minamiohsawa Hachioji-shi, Tokyo 192-0397, Japan <sup>b</sup>High Energy Accelerator Research Organization 1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0801, Japan

**Abstract:** A high intensity positron beam is required for future linear collider. For example,  $0.7 \times 10^{10}$  positrons per bunch, 86 bunch per RF are required for JLC. Optimization of the capture section of the positron source is necessary for high intensity positron beam. We perfume Monte Carlo simulation of the capture section of the positron source, and consider capture efficiency of some geometry type of the capture section. We look out L-band capture accelerator is better choice than S-band accelerator.

# リニアコライダーのための大強度陽電子源

## リニアコライダーのための大強度 陽電子源

JLC 等のリニアコライダーでは、高いルミノシテ ィーを得るためにビームの低エミッタンス化とと もに、大強度のビームの生成、加速が要求される[1]。 JLC を始めとする次世代のリニアコライダーでは 複雑なバンチ構造を持つビームの生成、加速が必 要である。またオプションとして偏極陽電子源も 検討されている。

## 2. 陽電子生成の方法と問題点

大強度の陽電子を生成する方法としては、従来より、タングステン等の Target に大強度の電子ビームを入射し電磁カスケードシャワーにより大量の

陽電子を生成し、それらを捕獲して利用する方法 が行なわれている。この方法において、陽電子ビ ームの大強度化の方策としては、ターゲットに入 射するビームの強度やエネルギーを上げる方法が 上げられる。しかし、これらの方法は、入射電子 ビームや、電磁カスケードシャワーで発生した電 子陽電子がターゲットの中でエネルギーを失い、 その結果、ターゲットのビーム通過部分の温度が 上昇するターゲットの対し、これらの温度がある。 この熱負荷には、ターゲット全体の温度上昇を問 題にする定常的な熱負荷と、ビームが通る部分と その周りの部分の温度勾配を問題にする瞬間的な 熱負荷に分けられる。また、大強度の高エネルギ ーリニアックが必要になるため、技術的、金銭的 な問題もある。

そのため、ターゲットで発生した陽電子をいかに 効率良く捕獲し輸送するかが重要である。つまり、 陽電子の捕獲率の向上はそのままターゲットでの 熱負荷の低減や、入射電子ビームの強度の低下に つながることになる。

3. 陽電子源のシミュレーション

ATF では JLC に向けた陽電子生成実験が計画され ている。ATF リニアックの下流に陽電子生成用タ ーゲットを設置して行なわれることになっている [2]。ここでは、この ATF の陽電子生成実験のパ ラメーターを用いてシミュレーションを行ない、 ターゲットより下流の構造を変化させると陽電子 捕獲率がどのように変化するかを考察する。 図に今回シミュレーションのジオメトリと z 軸



(longitudinal) 方向の磁場の強さを示す。1.54GeV の電子ビームを厚さ 4RL のタングステンターゲッ トに入射し、出てきた陽電子をFlux Concentrator とテーパードソレノイドコイルにより生成される 磁場により運動量位相空間変換により捕獲用加速 管に送り込む。この陽電子を捕獲用加速管により 加速し、さらに S-band Linac により 1.97GeV ま で加速して、プレダンピングリングに捕獲させる。 表にシミュレーションのパラメーターを示す。

Thickness of Target	4 Radiation Length
Beam energy	1.54 GeV
Length of linac	1.5m
Accelerating gradient	30 MeV/m

陽電子捕獲率は、(捕獲された陽電子数/ターゲットから出てきた陽電子数)で与えられる。 捕獲用加速管内の電場は以下の式によって与えている。

$$V = V_0 \cos \{\omega(t - t_0) - \beta(z - z_0) + \phi \}$$

これは正弦波の進行波であり、transverse 方向の電 場や磁場は含まれていない。但し、RF の位相は、 加速管から出てきた陽電子の運動量分布を見たと きに、ΔP/P が最小になるように最適化を行った。

## 加速管構造を変えたときの陽電子 捕獲率

今回は加速管を S-band あるいは L-band にしたと きに陽電子捕獲率がどのようについて考察する。 これまでの一般的な陽電子源では、捕獲用加速管 には S-band のものが採用されることが多かった。 しかしより多くの陽電子を捕獲するためには、内 径の大きい L-band Linac を採用するほうが良いと 思われる。そこでこれらの加速管について陽電子 捕獲率を比較し、L-band がどの程度有利かを考察 した。検討した内径は以下の通りである。

S-band	R=13 mm
L-band	R=26 mm
それぞれの場合において、入射電子ビームサイズ	
を変化させて陽電子捕獲	率をプロットした。但し、
捕獲される陽電子は以下	の条件に合うものである
とした。ここでいう Emi	ittance とは、個々の陽電
子について、理想の軌道と運動量からのずれとし	
て定義している。これら	の条件は、プレダンピン
グリングの acceptance に起因する。	

Momentum	47MeV±20%
Emittance	0.027m

陽電子捕獲率は beam size が 1mm(σ)の時、S-band



では18%であるのに対し、L-bandでは28%となり、 有為な差が見られる。

入射電子ビームに対するターゲットで生成される 陽電子数はほぼ4倍である。これより、入射電子 数とほぼ等しい数の陽電子が捕獲されたことにな る。

5. 偏極陽電子源における陽電子捕獲 大強度の偏極陽電子を生成する方法として、偏極 したγ線を薄いターゲットに入射し対生成により 生成した陽電子のうち、より高い運動量を持った 成分を捕獲する方法がある。我々の研究グループ では、高エネルギーの偏極γ線を生成する方法と して、大強度の偏極レーザーと無偏極の電子ビー



ムを衝突させる方法を提案している[3]。これを JLC の偏極陽電子源とする場合、大強度の CO<sub>2</sub> レ ーザーと 5.8GeV の電子ビームの衝突により、最 高エネルギー60MeV の  $\gamma$ 線が 1banch あたり 5.5× 10<sup>11</sup> 個得られる[4]。このことを想定し、40MeV の  $\gamma線を 1.5mm$  のタングステンターゲットに入射し た場合の  $\gamma$ 線数に対する陽電子数を以下に示す。 但し RF 位相は target 直後の陽電子の運動量が 30MeV 以上の成分がもっとも捕獲されるような位 相に最適化した。また捕獲条件のエネルギーの中 心値についてもこれらの成分がもっとも良く捕獲 されるように調整(76MeV)した。Beam size が 1cm のとき、入射  $\gamma$ 線に対する捕獲された陽電子の割 合は 1.7%程度である。

#### 6. まとめ

今回の陽電子捕獲シミュレーションでは、従来の S-band Linac よりも L-band の方が明らかに陽電子 捕獲率が高いことが示された。また、偏極陽電子 を捕獲する場合でも L-band 加速管を用いた方がよ り高い強度の陽電子を得られることが示された。

#### 参考文献

- [1] JLC Design Study, KEK report 97-1, April 1997
- [2] F.Hinode et.al., *ATF Design and Study Reoprt*, KEK internal **95-4**
- [3] T.Okugi, et.al., Jpn. J. Appl. Phys. 35 (1996) 3667
- [4] T.Omori, Proc. of Asia Pacific Accelerator Conference KEK, March 23-27, 1998
  KEK Preprint 98-13